

## РАЗОГРЕВ КВАЗИЧАСТИЦ В СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В РЕЗИСТИВНОМ СОСТОЯНИИ

*Е.М.Гершензон, М.Е.Гершензон, Г.Н.Гольцман,  
А.Д.Семенов, А.В.Сергеев*

Обнаружен эффект воздействия электромагнитного излучения на сверхпроводящую пленку в резистивном состоянии. Измерения, выполненные в широком диапазоне частот, соответствующих окрестности энергетической щели, свидетельствуют, что он обязан разогреву квазичастиц.

К настоящему времени теоретически и экспериментально исследованы явления в однородном сверхпроводнике, связанные с изменением функции распределения квазичастиц под действием излучения [1]. Рассмотрено также влияние разогрева электронов в нормальном металле на его переход в сверхпроводящее состояние [2]. Значительно меньше

изучено воздействие излучения на резистивное (т. е. неоднородное) состояние сверхпроводника, которое реализуется при наличии вихрей [3], центров проскальзывания фазы [4], расслоения, вызванного избыточными квазичастицами [5].

Нами обнаружен новый эффект воздействия электромагнитного излучения на сверхпроводник, находящийся в резистивном состоянии.

В эксперименте использовались пленки ниobia толщиной  $d = 100 \text{ \AA}$ , шириной  $W = 1 + 10 \text{ мкм}$  и длиной  $L \geq 5 \text{ мм}$ , нанесенные на сапфировые или кремниевые подложки высокочастотным распылением; геометрия образцов формировалась с помощью фотолитографии. Измерения проводились в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн ( $\lambda = 0,25 - 8 \text{ мм}$ ) с применением генераторов, допускающих плавную перестройку в широкой области частот  $\nu$  и высокочастотную амплитудную модуляцию — ламп обратной волны (ЛОВ). Частота модуляции  $f$  до  $10^9 \text{ Гц}$  достигалась изменением анодного напряжения ЛОВ и использованием биений интенсивности излучения двух сдвинутых по частоте генерации ЛОВ [6]. Отдельные измерения были выполнены и на более длинных волнах ( $\lambda \geq 3 \text{ см}$ ) с помощью клистронов.

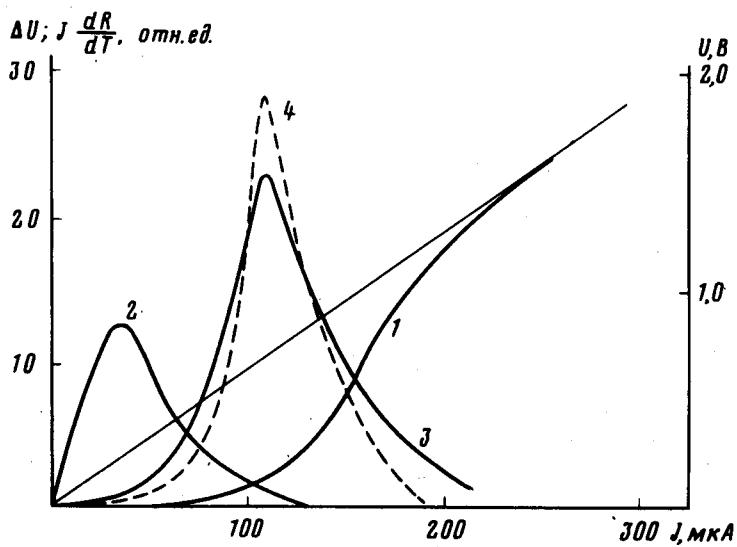


Рис. 1. Вольт-амперная характеристика образца и зависимости  $\Delta U(J)$  и  $J dR/dT(J)$  при  $T = 0,3 T_K$  и  $H = 0,8 H_{k_2}(T)$ : 1 — BAX, 2 —  $\Delta U$  при  $\nu = 2 \cdot 10^8 \text{ Гц}$ , 3 —  $\Delta U$  при  $\nu = 3 \cdot 10^{11} \text{ Гц}$ , 4 —  $J dR/dT$

На рис. 1 представлена вольт-амперная характеристика (BAX) ниобиевой пленки, а также изменение напряжения на образце под действием излучения  $\Delta U$  для двух частот излучения от тока  $J$ . В интервале температур  $0,8 < T/T_K < 1$  ( $T_K$  — критическая температура), а также в достаточно сильном магнитном поле  $H$  при любых  $T$  пленки имели плавные BAX; при  $T \leq 0,8 T_K$  в отсутствие поля появлялся вертикальный участок BAX и гистерезис критических токов. Следует отметить, что для исследованных пленок во всем температурном диапазоне выполняется соот-

ношение  $W < \delta_1(T)$ , где  $\delta_1$  – эффективная глубина проникновения магнитного поля, и вблизи  $T_K$  реализуются токи распаривания [7]. Представляющий интерес для дальнейшего широкий резистивный участок ВАХ, по-видимому, связан с микроскопическим "фазовым" расслоением – центрами проскальзывания фазы (ЦПФ) [4]. Из рис. 1 видно, что максимум  $\Delta U$  при  $\nu > 10^{10}$  Гц соответствует максимуму зависимости  $JdR/dT(J)$ , а с уменьшением частоты ( $\nu < 10^{10}$  Гц) – сдвигается в область меньших значений  $J$ .

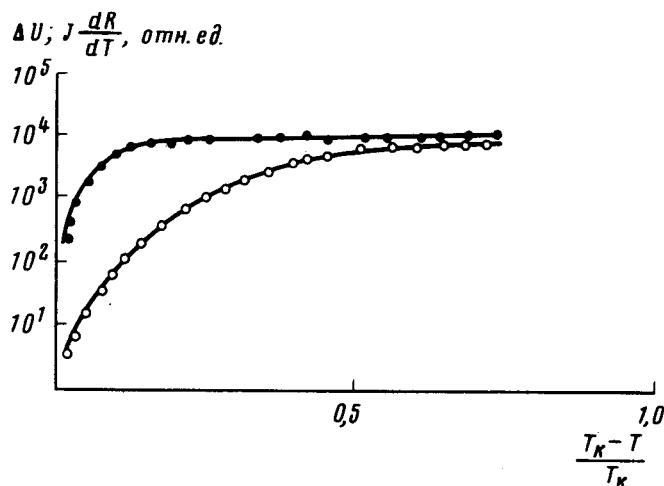


Рис. 2. Температурные зависимости  $\Delta U(\circ)$  и  $JdR/dT(\bullet)$

На рис. 2 показана типичная температурная зависимость  $\Delta U$ , соответствующая абсолютному максимуму двухпараметрической зависимости  $\Delta U(J, H)$  для фиксированной мощности излучения. Величина эффекта практически не зависит от  $\nu$ , однако сильно изменяется с  $T$ . Зависимость  $JdR/dT(T)$ , приведенная на рис. 2, получена при тех же значениях  $J$  и  $H$ , что и  $\Delta U(T)$ .

Измерения инерционности эффекта воздействия излучения на сопротивление пленки, т. е. зависимости  $\Delta U$  от  $f$  при любых фиксированных  $J$ ,  $H$ ,  $T$  и  $\nu$ , показывают, что значение  $\Delta U$  не меняется вплоть до  $f \approx 2 \cdot 10^8$  Гц; спаду на более высоких частотах соответствует постоянная времени  $\tau = 8 \cdot 10^{-10}$  сек.

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что обнаруженный эффект воздействия излучения на сверхпроводящую пленку не сводится к наблюдавшимся ранее. Действительно, оценка болометрического эффекта (связанного с изменением температуры кристаллической решетки) из измерений теплового сопротивления на границах пленки с подложкой и жидким гелием дает значения  $\Delta U$  на три – четыре порядка меньше наблюдавшихся при  $T = 1,5 + 3$  К. Кроме того, температурная зависимость  $\Delta U$  сильно отличается от зависимости  $JdR/dT(T)$  (рис. 2), хотя для болометрического эффекта эти зависимости должны совпадать. Следует отметить, что на пленках с  $d = 300 - 500$  Å, наряду с ослабленным изучаемым эффектом, удается наблюдать болометрический,

характеристики которого полностью соответствуют литературным данным [8]. Возможность наблюдения эффекта в области температур близи  $T_K$ , где реализуется однородное распаривание, указывает на то, что эффект не связан с диссипацией энергии при движении вихрей. Неселективность эффекта — в частности, отсутствие особенностей на щели, — свидетельствует о том, что исследуемое явление не объясняется разрывом пар излучением и не обусловлено нелинейностью ВАХ.

Наблюдаемый эффект, по-видимому, объясняется разогревом излучением квазичастиц в сверхпроводящей пленке, находящейся в резистивном состоянии. В пользу этого объяснения, кроме частотной неселективности, свидетельствуют полученные значения характерных времен. Значение постоянной времени  $\tau$  хорошо согласуется с оценками времени остывания электронной подсистемы в нормальных областях и квазичастичной подсистемы — в сверхпроводящих [9]. Помимо этого, частота  $\nu \approx 10^{10}$  Гц, начиная с которой совпадают максимумы  $\Delta U(J)$  и  $JdR/dT(J)$  (рис. 1), соответствует характерное для сверхпроводника время энергетической релаксации  $\tau_\epsilon$  [10]. Однако, сложность процессов, реализующихся в резистивном состоянии сверхпроводника, не позволяет пока детально описать наблюденные явления.

Московский  
государственный педагогический институт  
им. В.И.Ленина

Поступила в редакцию  
17 июля 1981 г.

Институт радиотехники и электроники  
Академии наук СССР

## Литература

- [1] Аронов А.Г., Сливак Б.З. ФНТ, 1978, 4, №11.
- [2] Shklovsky V.A. J. Low Temp. Phys., 1980, 41, №3/4; Ерү И.И., Кащей В.А., Песковацкий С.А., Суліма В.С. ФТТ, 1974, 16, 3133.
- [3] Горьков Л.П., Конин Н.Б. УФН, 1975, 116, 413.
- [4] Галайко В.П., Дмитриев В.П., Чурилов Г.Е. ФНТ, 1976, 2, №3.
- [5] Елесин В.Ф., Копаев Ю.В. УФН, 1981, 133, №2.
- [6] Гершензон Е.М., Гольцман Г.Н., Семенов А.Д. Труды III Всесоюзного симпозиума по миллиметровым и субмиллиметровым волнам. 1980, 76,

- [ 7 ] Гершензон М.Е., Губанков В.Н. ФТТ, 1979, 21, №3.
- [ 8 ] Зайцев Г.А., Хребтов И.А. ПТЭ, 1979, №2.
- [ 9 ] Сб. Физика фононов больших энергий. Новости физики твердого тела. М.: Мир, 1976, вып. 5.
- [ 10 ] Гершензон М.Е., Губанков В.Н. Письма в ЖЭТФ, 1979, 29, 189.